

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

REC'D **2 0 JUN 2003**WIPO PCT

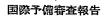
(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 150200052971	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP02/09975	国際出願日 26.09.02	優先日 (日.月.年)				
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01L21/56, H01L23/12						
出願人(氏名又は名称) 株式会社 日立製作所						
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。						
2. この国際予備審査報告は、この表稿	2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>4</u> ページからなる。					
この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。						
3. ′ この国際予備審査報告は、次の内容を含む。						
I X 国際予備審査報告の基礎						
Ⅱ □ 優先権	,					
□ Ⅲ □ 新規性、進歩性又は産業						
IV						
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため の文献及び説明						
VI						
WI 国際出願の不備 	•					
VII 国際出願に対する意見		•				
	•					
国際予備審査の請求音を受理した日 26.09.02	国際予備審査報告を 03.	作成した日 06.03				
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915 東京都千代田区般が関三丁目4	本3号 中澤 登 番3号	日のある職員) 4E 8727 申 581-1101 内線 6365				



国際出願番号 PCT/JP02/09975

Ι.	E	国際予備審查報	と と と と と と の 基礎				
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
(X	出願時の国際	出題書類	·			
1		明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、 ベージ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 		
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第	項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求告と共に提出されたもの 一		
		図面 図面 図面	第 第 第 	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
		明細書の配列	列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求ชと共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
2.		上記の出願書	質の言語は、下記に示す	場合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。		
上記の書類は、下記の言語である 語である。 □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語							
3.	3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。						
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。							
4. 補正により、下記の售類が削除された。							
5.	5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						
		,			,		



国際出願番号 PCT/JP0'2/09975

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性にて 文献及び説明	ついての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付ける
1. 見解	
新規性(N) 	請求の範囲 6-13, 16 有 請求の範囲 1-5, 14, 15 無
進歩性(IS)	請求の範囲 有 請求の範囲 1-16
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-16 有 請求の範囲 無
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)	•
国際調査報告で引用された文献	を以下のように「文献1-2」と記す。
文献 1 : JP 2002-9111 A(株式 文献 2 : JP 2000-150582 A(松	(会社三井ハイテック), 2002. 01. 11 公下電器産業株式会社), 2000. 05. 30
1.請求の範囲1-5に係る発 本発明は、文献1の第1~4図 り、新規性、進歩性共に有しない。 9」のいわゆるアンダーフィルに 導体チップの樹脂封止であること 脂で半導体全体を封止することも	と【0014】~【0021】欄に記載されてお 。なお、文献1に示された発明は「半導体チップ1 関する発明であるが、アンダーフィルであっても半 にかわりはなく、また、アンダーフィルに用いる樹
2. 請求の範囲 6, 7に係る発 トランスファーモールディング て、その適用は当業者にとって容 い。	明について 法もポッティング法も通常の樹脂封止方法であっ 易になし得ることであり、本発明は進歩性を有しな
書に記載する必要のない程度の自	ついて 載を見いだせないから、当該工程の作用効果は明細 明なものと推定され、その程度の工程であれば当業 あり、本発明は進歩性を有しない。
文献2の上記箇所には、LOC	4】~【0021】欄 及び 文献2の第5~7図を参照。 型半導体装置が示されており、当該装置の製造にお 適用することは当業者にとって容易になし得ること



国際出願番号 PCT/JP02/09975

補充閥(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

5. 請求の範囲14, 15に係る発明について 文献1に示された製造方法においてもベーク処理の後で検査されており、その後に 装置を半田付けすることは文献1に示された発明においても当然に予定されているも のであり、本発明は新規性、進歩性共に有しない。

6. 請求の範囲16に係る発明について 文献1に示された製造方法によって製造された電子装置をPbフリー半田によって 実装することは、Pbフリー半田が周知技術であることから当業者にとって容易にな し得ることであり、本発明は進歩性を有しない。